



منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس

داود صالحی نیا*، کامران خراسانی

مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۸۴۸۶-۱۱۳۶۵، ایران - تهران

چکیده: منابع تغذیه‌ای که به طور متداول در لیزرهای پالسی با ساز و کار دمش الکتریکی بکار می‌روند در واقع نوعی دستگاه مولد پالس هستند. این دستگاه‌ها به علت کاربردهای وسیعشان به ویژه در لیزرهای پالسی از اهمیت خاصی برخوردارند. در این کار پژوهشی، ویژگیهای یک دستگاه منبع تغذیه پالسی که در لیزرهای بخار فلزی از جمله لیزر بخار مس بکار برده می‌شود مورد بحث قرار گرفته است. طراحی مدار، ساخت و اندازه‌گیری پارامترهای بکار رفته نیز ارائه شده‌اند. بیشینه ولتاژ خروجی سیستم ۱۰ kV، پهنای پالس تقریباً ۱ μs و شدت جریان متوسط ۳۴۰ mA است. آهنگ تکرار پالس منبع تغذیه تا ۲۹ کیلوهرتز قابل تغییر است.

واژه‌های کلیدی: منبع تغذیه، لیزر بخار فلزی، لیزر بخار مس

Pulsed Power Supplies in CVL Lasers

D. Salehinia*, K. Khorasani

Laser Research Center, AEOI, P.O.Box:11365- 8486, Tehran - Iran

Abstract: Power supplies which are commonly used in pulsed lasers with the mechanism of electrical pumping are in fact a kind of pulse generator. These systems are of particular importance due to their wide variety of applications, and their use in pulsed lasers are the most important subject of interest. In this article specifications of a pulsed generator which is designed for metal vapor lasers such as CVL lasers will be introduced. Details of the designed circuit, construction, and measurements of the working parameters will be also presented. The maximum output voltage is 10 kV with the pulse width of ~1 μsec. The average current is 340 mA and the pulse repetition rate is 29 kHz.

Keywords: power supply, metal vapor laser, CVL laser

*email:dsalehi@seai.neda.net

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۰/۱۱/۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۱/۷/۲۷

۱ - مقدمه

لیزرهای بخار فلزی به لحاظ نوع محیط فعالشان، جزو لیزرهای گازی محسوب می‌شوند [۱ و ۲]. محیط فعال این نوع لیزرها، همانطور که از نامشان برمی‌آید، بخاریک فلز است. تبخیر فلز به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد، از جمله: حرارت دادن مستقیم فلز، بمباران فلز به وسیله باریکه‌های الکترونی، همچنین گرم کردن آن به روش ایجاد تخلیه الکتریکی در یک گاز کمی مانند هلیوم یا نئون که بیشتر مورد توجه است. چنانچه لیزرها برحسب نوع سیستم دمش طبقه بندی شوند جزو لیزرهای با دمش الکتریکی پالسی دسته‌بندی می‌گردند. با توجه به نوع محیط فعال و خواص فیزیکی فلز بکار رفته، مانند مشخصات ترازهای انرژی که در فرایند لیزری دخالت دارند، همچنین مشخصات و ابعاد کاواک لیزری، پالسهایی مورد نیاز مشخصات خاصی دارند [۲ و ۶]. در بعضی از لیزرهای بخار فلزی، مانند لیزرهای نمک فلزی، فرایند تشکیل محیط فعال، یعنی اتمهای فلز مورد نظر، با تبخیر نمک آن فلز و تشکیل بخار حاوی مولکولهای آن، سپس شکستن این مولکولها و جدا شدن اتمهای فلز از نمک انجام می‌گیرد. بنابراین، دو پالس مورد نیاز است: پالس اول مولکولهای نمک را شکسته و اتمهای فلز را آزاد می‌کند و پالس دوم عمل تحریک و فرایند لیزری را انجام می‌دهد [۳].

مشخصات لیزرهای بخار فلزی به ویژگیهای فیزیکی اتمهای فلز مربوط، مانند فاصله انرژی ترازهای بالایی و پایینی لیزر و مدت توقف الکترونها در این ترازها و همچنین به سینتیک محیط فعال گازی و مشخصات آن مانند فشار، دما، حجم، برخورد ذرات تشکیل‌دهنده محیط فعال با یکدیگر و دیواره‌های لوله و ابعاد کاواک تشدیدکننده بستگی دارد [۴ و ۵]. بنابراین قبل از طراحی و ساخت منبع تغذیه آنها باید مشخصات پالسهایی مورد نیاز، از جمله ولتاژ، زمان فرو افت، بسامد تکرار پالسه‌ها و غیره مشخص شود. بعنوان مثال، پاره‌ای از پالسهایی

الکتریکی مورد استفاده در فرایند دمش یک نوع از لیزرهای بخار مس به شرح زیر است:

قله ولتاژ آنود لوله kV

پهنای پالس ولتاژ μs

بسامد kHz

۲۰ ~ زمان فرو افت μs

زمان μs

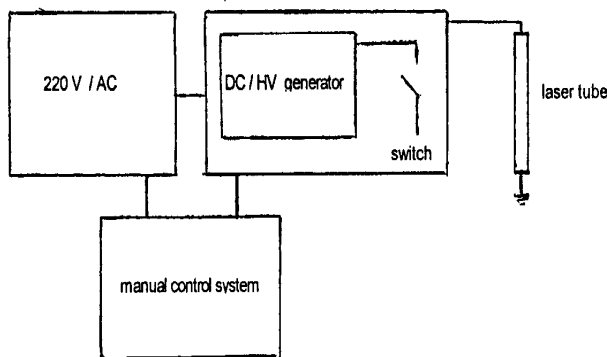
شیب $V/\mu s$

ولتاژ فروافت ~ 1700

در طراحی منبع تغذیه ای با مشخصات پیش‌گفته لازم است به عوامل مهم دیگری مانند بازدهی دستگاه، حجم آن و قیمتی که تمام می‌شود نیز توجه داشت.

۲- اساس کار منابع تغذیه لیزرهای بخار فلزی

اساس کار منابع پالسهایی الکتریکی با ولتاژ زیاد و بسامد نسبتاً بالا را می‌توان چنین بیان کرد: توسط یک دستگاه مبدل AC به DC، شامل ترانسفورماتور افزایشنده و مدار یکسوکننده، خط ولتاژ DC تولید می‌شود سپس این ولتاژ به وسیله یک کلید الکترونیکی روی دو سرلوله لیزر کلیدزنی می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- ساختار اساسی منبع تغذیه پالسی

بنابراین در آغاز کار می‌توان این دستگاه را به سه قسمت



بازگرداند، ولتاژ بایاس معکوس حدود $100V$ است. پالسهای فرمان مورد نیاز برای تیراترون در شکل ۲ نشان داده شده‌اند.

شکل ۳، طرح کلی مداری را که با آن می‌توان پالسها را تولید کرد نشان می‌دهد. مدل طراحی شده نیز در شکل ۴ نشان داده شده است.

در این طرح و در بخش مولد پالسهای $800V$ ، از یک مدار مولد پالسهای $12V$ که در آن "LM331" بکار رفته است استفاده می‌شود بطوریکه پهنای پالسهای تولید شده در آن، به وسیله مدار مشتق‌گیر تا اندازه مورد نظر تنظیم می‌شود و از این پالسها برای راه‌اندازی یک کلید، مانند $SCR^{(۴)}$ یا $IGBT^{(۵)}$ استفاده

شامل سیستم کنترل دستی (کلیدها، فیوزها و نشانگرها)، کلید الکترونیکی و منبع تغذیه DC تقسیم بندی نمود. قسمت اول همانند سیستمهای کنترلی و نظارتی رایج است و از پرداختن به جزئیات آن صرفنظر می‌شود.

۲-۱- کلید الکترونیکی

این کلید باید با آهنگ تکرار زیاد (در محدوده ۵ تا ۲۵ کیلوهرتز) و در مدت کوتاهی، حدود چند میکرو ثانیه، عمل کلیدزنی را انجام دهد. شاید بتوان گفت که مناسبترین کلید با چنین ویژگیهایی لامپ تیراترون^(۱) است. اساس کار این لامپ در حالت اتصال بر پایه ایجاد تخلیه الکتریکی در گاز هیدروژن قرار دارد. لامپ باید توسط سیستمی تحت کنترل و فرمان قرارگیرد یا به

اصطلاح آتش شود. بنابراین مداری به

۱۱

عنوان مدار فرمان یا تریگر^(۲) لازم است تا از طریق اعمال پالسهایی به پایه فرمان^(۳) تیراترون عمل کلید زنی آنرا کنترل کند [۵]. مشخصات پالسهای تریگر بستگی به نوع و مدل تیراترون بکار رفته دارد به عنوان مثال بعضی از مشخصات پالسهای لازم برای راه‌اندازی مدلی از تیراترون عرضه می‌شود:

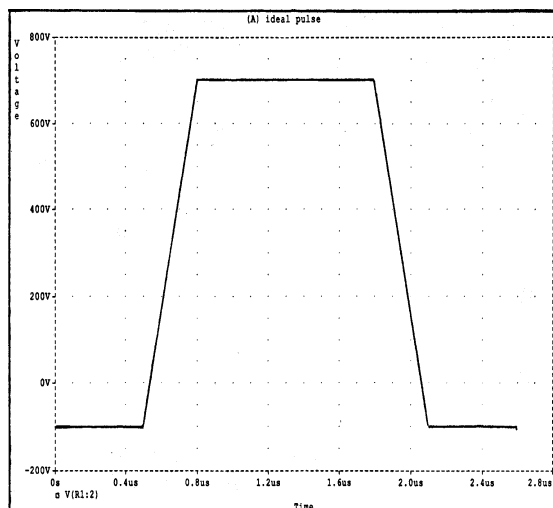
ولتاژ
 $1200V - 500V$
 پهنای پالس
 $3 - 7 \mu s$
 بسامد

$50 \sim$ kHz
 شیب فروافت پالس
 $V / \mu s$

قله
 1700
 شدت جریان
 A

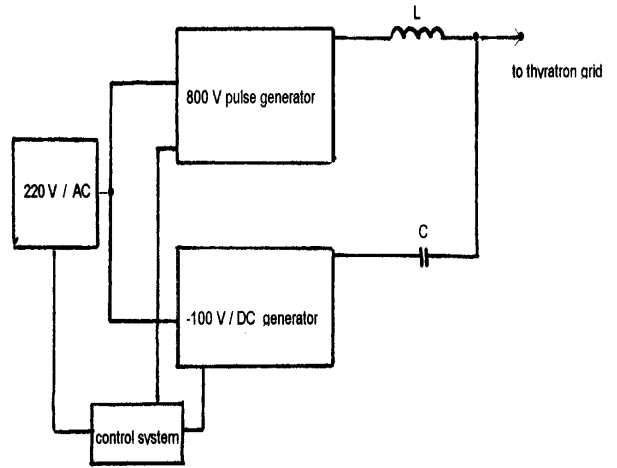
~ 10

پس از وصل شدن تیراترون معمولاً لازم است با اعمال بایاس معکوس سریعاً آنرا به حالت قطع





شکل ۲- پالس تریگر



می‌گردد. این کلید ولتاژی در حدود ۴۰۰V.DC را کلیدزنی می‌کند و در نتیجه، پالسهای با ولتاژ تقریباً ۴۰۰ V تولید می‌شوند.

۱۲

طرح کلی این مدار در شکل ۵ نشان داده شده است.

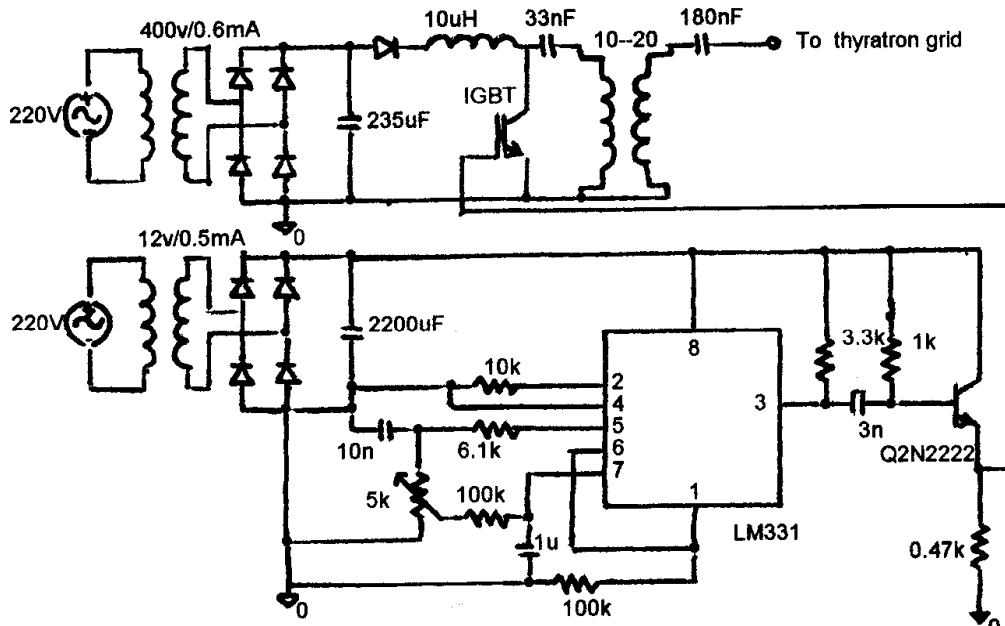
ترانسفورماتور پالس این مدار دارای هسته فریتی است که ولتاژ ۴۰۰ V پالسهای تولید شده را تا حدود ۸۰۰V بالا می‌برد.

نمونه‌ای از پالسهای مدار فرمان طراحی شده، که توسط نرم افزار Spice تحلیل گردیده، در شکل ۶ نشان داده شده است.

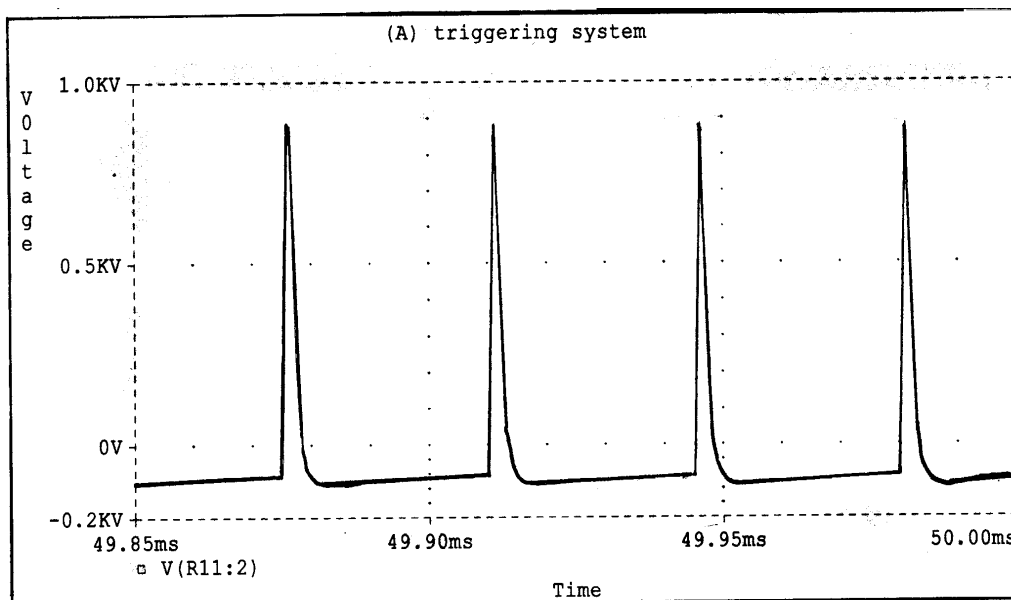
پالسهای حاصل از مدار طراحی شده در حالت بدون بار در شکل ۷ و پالسهای این مدار در حالت اتصال به تایروترون در شکل ۸ نشان داده شده‌اند.

شکل ۳- مدلی از مدار مولد پالسهای تریگر همراه با بایاس منفی

شکل ۴- مدل تریگر طراحی شده



شکل ۵- مدار مولد پالس تریگر بدون بایاس معکوس



شکل ۶- نمونه‌ای از پالس‌های مدار فرمان



شکل ۷- پالسهای ولتاژ حاصل از مدار تریگر طراحی شده در حالت بدون بار.

شکل ۸- پالسهای ولتاژ حاصل از مدار تریگر طراحی شده در حالت اتصال به تاپروترون.
افزایش داد. بنابراین برای کم

۳- منبع DC با استفاده از مدارهای دیودی و روشهایی مانند آن می‌توان، ولتاژ را تا حدود دو برابر کردن حجم سیستم و قیمت تمام شده آن کافی است در بخش مدار DC،

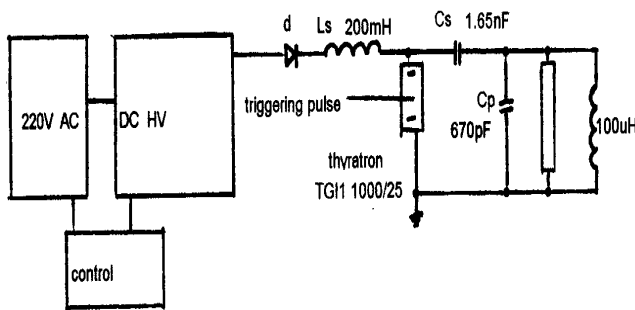


ولتاژی در حدود نصف ولتاژ مورد نظر تولید و با استفاده از مدارهای دیودی آنرا دو برابر کرد. طرح کلی این

قسمت در شکل ۹ نشان داده شده است.

C_s خازن ذخیره‌سازی و C_p خازن باریک‌کننده^(۶) پالس است. این مدار در واقع شامل دو مدار باردارکردن و تخلیه است که در مرحله باردارکردن خازن C_s شارژ می‌شود و در مرحله تخلیه خازن C_p از طریق L_2 (قبل از شروع تخلیه الکتریکی) و یا در لوله (بعد از شروع تخلیه الکتریکی) تخلیه می‌گردد. در شکل ۱۰ پالسهای ولتاژ آند تیراترون نشان داده شده است.

پالسهای تریگر تغییر داد. در جدول ۱ بعضی از مشخصات این مدار با تریگر موجود در منبع تغذیه مدل CVL 20 ساخت کشور چین مقایسه شده است.



شکل ۹- طرح کلی مدار باردار کردن و تخلیه

جدول ۱ - مقایسه پاره‌ای از مشخصات مدار تریگر طراحی شده با مدار تریگر مورد استفاده در منبع تغذیه CVL 20 ساخت کشور چین .

مشخصات مدارها	مدار تریگر طراحی شده	مدار تریگر ساخت چین
بسامد کار (KHz)	۲۹	۸
کلید الکترونیکی	IGBT	SCR و تیراترون کوچک
پهنای پالس (μs)	۰/۵-۳	۳
ابعاد مدار (cm) (ارتفاع × عرض × طول)	۲۸ × ۲۲ × ۱۲	۷۰ × ۵۰ × ۲۲

۴- بحث و نتیجه گیری

ویژگی منبع تغذیه‌ای که در آزمایشگاه لیزر بخار مس "مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر" ساخته شده این است که طراحی آن به طور کامل در این آزمایشگاه انجام گرفته و تمام قطعات بکار رفته در آن نیز از بازار داخلی کشور تهیه شده است؛ در نتیجه، قیمت تمام شده آن مناسب می‌باشد و بخش تریگر آن را می‌توان به عنوان دستگاه مادر در راه اندازی انواع مختلف تیراترونها بکار برد، زیرا دامنه بسامد آن تا ۲۹ KHz است و سایر مشخصات آن نیز برای انواع تیراترونهایی که در لیزرهای بخار مس بکار می‌روند مناسب است. همچنین، بیشتر بخشهای دستگاه، قبل از ساخته شدن، به وسیله نرم افزارهایی مانند Pspice و Mathcad تجزیه و تحلیل شده‌اند. علاوه بر این، بنا به نیاز می‌توان بعضی از مشخصات دستگاه را با انجام تغییراتی، از جمله تغییر پهنای پالس و تغییر زمان صعود



شکل ۱۰ - پالسهای ولتاژ آند تیراترون



پینوشتها :

١ -thyatron
٢ -trigger
٣ -gate

٤ -silicon controled rectifier
٥ -insulated gate bipolar transistor
٦ -sharpening capacitor

References:

1. W. T. Walter ,N. Soltimene, M. Piltch, "Efficient pulsed gas discharge lasers," IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-2, No.9, 474 (1966).
2. J. T. Verdeyen, Laser Electronics, 2nd edition, Printice – Hall International, Inc, 305-360 (1989).
3. A. A. Vetter, "Quantitive effect of initial current rise on pumping the double pulsed copper chloride laser," IEEE Jornal of Quantum Electronics, Vol. QE-13, No.11, 889 (1977).
4. L. J. Kieffer, "A compilation of electron collision cross section data for modeling gas discharge laser," JILA Infornation Center Report Sep, No.13 (1973).
5. K. G.Rischmuller, "Switching with MOSFET's and IGBT's, 50 Hz to 200 kHz," Conf. Record 1990, PCIM Europe Conf. (1990).
6. P. A. Bokhan, V. A. Gerasimov, "Optimization of the excitation condition in a copper vapor laser," Sov. J. Quantum Electron. Vol.8, No.3, 273 (1979).